

産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会  
第3回意匠審査基準ワーキンググループ  
議事次第・配布資料一覧

日時：平成21年11月16日（月）午後1時30分開会  
会場：特許庁 16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 委員御紹介
3. 意匠制度の現況及び今年度の検討項目について
4. 審査の進め方（案）について
5. 意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について
6. 今後の予定
7. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 意匠制度の現況及び今年度の検討項目について

資料2 審査の進め方（案）

資料3 意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について

資料4 今後の予定

参考資料1 類似範囲の明確化に関するこれまでの取り組み

参考資料1-1 「意匠審査基準」22.1.3.1(平成14年1月31日改訂)

参考資料1-2 「意匠審査基準」22.1.3.1(平成19年4月1日改訂)

参考資料1-3 画像登録事例集について

参考資料2 意匠公知資料について

参考資料3 これまでの意匠公知資料データベースの公開許諾の実績